

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 5 区分

【発行日】令和 3 年 11 月 25 日 (2021.11.25)

【公表番号】特表 2018-534445 (P2018-534445A)

【公表日】平成 30 年 11 月 22 日 (2018.11.22)

【年通号数】公開・登録公報 2018-045

【出願番号】特願 2018-523471 (P2018-523471)

【国際特許分類】

D 0 3 D 1/00 (2006.01)

D 0 3 D 15/47 (2021.01)

【F I】

D 0 3 D 1/00 Z

D 0 3 D 15/00 D

【誤訳訂正書】

【提出日】令和 3 年 10 月 15 日 (2021.10.15)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】請求項 4

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【請求項 4】

請求項 3 に記載のテキスタイル構造体であって、

前記織合わせ用のテキスタイル系の一部は、前記第 2 のテキスタイルの層 ( 1 3 0 ) の前記系の第 2 のセットと織合わされて、容量性センサー層を形成する、外側が絶縁された導電性系 ( 2 2 ) であることを特徴とするテキスタイル構造体。